

특허청, 첨단 EUV 반도체 부품 국산화 지원을 위한 기업 간담회 개최

- 에스앤에스텍(주) 방문해 특허 경쟁력 확보를 위한 간담회 개최(3.13) -

특허청(청장 김완기)은 3. 13.(목) 14시 첨단 EUV* 반도체 부품 전문 기업인 에스앤에스텍(주)(대구시 달서구)을 방문하여 지식재산 간담회를 개최한다고 밝혔다.

* EUM(Extreme Ultra-Violet): 극자외선 광원을 이용하여 초미세 반도체 회로 패턴을 형성하는 공정 기술

이번 간담회는 초미세 반도체 공정 기술을 둘러싼 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 국내 EUV 반도체 부품 개발을 선도하는 에스앤에스텍(주)과의 소통을 통해 산업 현장의 생생한 의견을 청취하고, 특허 심사관들의 현장에 대한 이해도를 높이기 위해 마련되었다.

간담회에서 에스앤에스텍(주)은 자사의 혁신적인 기술과 제품을 소개하고, 특허청은 반도체 분야 우선심사 제도와 특허기반 연구개발 지원사업을 비롯한 지식재산 보호 전략을 안내한다. 또한, EUV 반도체 노광 기술 산업 및 특허 출원 동향을 공유하며 심도 있는 논의도 진행할 예정이다.

특허청 김희태 반도체심사추진단장은 “이번 간담회는 EUV 반도체 노광 기술 분야의 최신 동향과 지식재산 현안에 대한 상호 이해를 넓히는 소중한 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 산업 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 우리 기업들이 첨단 반도체 소재·부품·장비 분야에서 강력한 특허 포트폴리오를 구축할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

※ 붙임: 특허청-에스앤에스텍(주) 현장소통 간담회 개최 계획

※ 사진은 행사 후 배포 예정

담당 부서	반도체심사추진단	책임자	과 장	정재훈 (042-481-8427)
	반도체제조공정심사과	담당자	사무관	방기인 (042-481-8403)

□ 개 요

- 일 시 : '25. 3. 13.(목) 14:00~15:00
- 장 소 : 에스앤에스텍(주)(대구 달서구 호산동로 42)
- 참석자
 - (특허청) 김희태 반도체심사추진단장 외 9명
 - (에스앤에스텍) 이종림 사장 외 임직원 5명

□ 세부 일정

시 간	일 정	비 고
14:00~14:10 (10분)	인사 말씀	특허청 김희태 반도체심사추진단장 에스앤에스텍(주) 이종림사장
14:10~14:20 (10분)	EUV 소부장 분야 특허동향 발표	특허청 민경구심사관
14:20~14:50 (30분)	지식재산 애로사항 청취	참석자 전원
14:50~15:00 (10분)	주요 제품 견학	참석자